SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent number:

JP58016585

Publication date:

1983-01-31

Inventor:

KITAMURA TAKASHI

Applicant:

CANON KK

Classification:

- international:

H01S5/022; H01S5/00; (IPC1-7): H01S3/18

- european:

H01S5/022

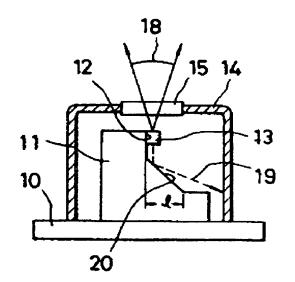
Application number: Priority number(s):

JP19820097771 19820609 JP19820097771 19820609

Report a data error here

Abstract of JP58016585

PURPOSE:To prevent a rear beam from mixing into a front beam and being radiated to the outside, by setting the length of an inclined plane which prevents the rear beam from radiating from a window to the outside of a package to 1/4 or more of the diameter of the window. CONSTITUTION:When a semiconductor laser element 13 is operated, the front beam 18 radiates from an upper optical window 15 to the outside, and the rear beam 19 is radiated downward. When the light beam radiation part of the semiconductor laser element 13 is under the center of the optical window 15, a horizontal directional length I of the rear beam reflection plane 20, when 1/4 or more of the diameter of the optical window from the center of the optical window is available, does not directly transmit the rear beam 19 to the outside resulting in dispersion and attenuation in the package.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(3) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-16585

(1) Int. Cl.³
H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 砂公開 昭和58年(1983)1月31日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

②半導体レーザー装置

②特

願 昭57-97771

20出

顧 昭54(1979)5月8日

砂特

願 昭54-56793の分割

@発 明 者 北村喬

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

加出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

邳代 理 人 弁理士 加藤卓

明 組 1

1.発明の名称

半導体レーザー装置

2.特許請求の範囲

フロントピームとリアーピームを出射する半導体レーザー案子と、前記半導体レーザー 案子と、前記リアーピームが前記を取り出た。前記リアーピームが前記をから前記を体外へ出射することを防止するための傾斜面とを有し、前記のはいて、前記傾斜面の長さが前記をのによりによって、前記傾斜面の長さが前記をのであることを特徴とする半導体レーザーを置。

3.発明の詳細な説明

本発明は、半導体レーザー装置、さらに詳細には半導体レーザー案子のリアービームが装置外部に出射するのを防止した半導体レーザー装置に関する。

従来より、半導体レーザー装置は環境汚染を防ぐために、第1回に示すように、パッケージ1を

設けており、レーザー出力となる光ビームはパッケージ1に設けた光学窓2から取り出すようにしている。

しかし、この装置に用いられる半導体レーザー素子3は円端から光ビームを出射するので、一方のビーム即ちフロントビーム4のみを上記のように光学窓から取り出すようにしているにも拘らず、残りのビームであるリアービーム5がパッケージ内部で反射してフロントビーム4に混入するという問題が生じている。

このように、リアービーム成分がフロントピーム成分がフロント 世ーム成分がフロント 型の の は 選定を行なった場合、 光学 窓 かの 別定位置により強度が異なることになる ので、 正 しい 評価ができなくなる問題がある。 また、 装置の使用時に その位置関係によってはゴースト が 発生したり、 他の不都合が生じるおそれも十分に 考えられる。

従って、半導体レーザー装置の評価を行なうと き、或いは記録装置等として使用するときには不 都合となる欠点がある。

本発明の目的は、上記の欠点を解消し、リアービームの反射に基づくゴースト等の生じない半導体レーザー装置を提供することにある。

以下、第2図~第4図に示す実施例により本発明を詳細に説明する。

第2 図は本発明の第1実施例を示すもので、この実施例装置においては、一般に金属製で円板がので、ス10の上に倒等からなるマウント11が固定され、これの垂直面12には半導体レーザー素子13が接合されている。この半導体レーザー素子13は、レーザー駆動回路等を備える既知コニットによって動作されるもので、この例では赤外線の波長を持つ光ビームを上下に出射する。

また、ペース10上には、半導体レーザー案子

そして、前記マウント11の光ビーム反射面と メタルキャップ14の内面には、ニグロシン、バインダーとしてのラッカー、つや消し剤、粉末シ リカ等から構成される反射防止膜16、17が塗 布されている。

13及びマウント11を被覆し、内外部を遮断す

るメタルキャップ14が宏着され、メタルキャッ

プ14の上部中央には光ビーム (フロントピー

ム)を取り出すための光学窓15が設けられてい

この実施例において、半導体レーザー案子13を動作させると、フロルトピーム18が上方の光学窓15から外部に出射し、リアーピーム19は下方に出射されて最初の反射防止騰16で吸収、破変され、ここで散乱された残りのリアーピームは第2の反射防止膿17でほとんど被変吸収される。

従って、従来リアービームの約35%が光学窓から出射されていたものが、この実施例によると 約4%位まで低下させることができる。

なお、ニグロシンは赤外の被長領域の光ビームの吸収に効果があり、つや梢し剤、粉末シリカ粒子は反射ピームを散乱させる効果がある。また、カーボンブラックもニグロシンと同様に赤外光吸収に効果があるので、リアービーム反射面に直接なって、或いはシート状にして用いることが可能である。

次に、本発明の第2の実施例を第3図に示す。 この実施例においては、マウント11のリアービーム反射面20に反射防止膜を塗布する代りに、この面を傾斜させる構造としている。他の構成は第1実施例と同じである。

この構成によると、リアービーム 1 9 はフロントビーム 1 8 と異なる方向に反射されるので、パッケージ内部で散乱、波袞する。特に、キャップ 1 4 の内面を粗面としておくことにより、その効果が増大する。また、先に述べた反射防止膜と併用することも可能である。

なお、リアービーム反射面 2 0 の傾斜が急過ぎ る場合には、最初のリアービームの反射光が直接 光学窓 1 5 から出ることがあるので、適度な傾斜とするのが好ましい。

さらに、半導体レーザー素子 1 3 の光ビーム出射部が光学窓 1 5 の中心下にあるとすると、リアービーム反射面 2 0 の水平方向長さ 2 は、光学窓の中心から光学窓の径の1/4 以上の長さであれば、リアービーム 1 9 を直接外部に出すことがなく、パッケージ内部で散乱及び減衰させることができる。

次に、第4図に本発明の第3実施例を示す。

この装置では、半導体レーザー案子13の下部にリアービームを集めるファイバーケーブル21を設け、これの下端部をマウント11に設けた穴22の中に挿入するようにしている。これ以外の構成は、第3図の場合と同一である。

穴22は、ファイバーケープル22によって集められたリアービームを散乱減衰させるためのものであり、その内面は通当な租面となっている。

この装置を動作させたところ、リアーピームが 光学窓15から漏れる量は、フロントピームの強 度の3~4%ときわめて小さくなっている。

このように、パッケージ内部に光ビームを飲 乱、減衰させる場所を設けることも効果が大きい が、さらに反射防止膜、傾斜面等を併用すること も望ましい。これにより、リアービームが光学窓 から出射することはほとんどなくなる。

また、上に述べたものはパッケージ内部でリアービームを処理する構造であるが、第4図のファイバーケーブル22のように簡単な光学系を用いてリアービームを外部に取り出し、それを外部で処理する構造とすることも有効である。

利点がある。

4 . 図面の簡単な説明

第1 図は、 従来の半導体レーザー装置の 概略 経 断面図、 第2 図は本発明に係る半導体レーザー装 置の第1 実施例を示す概略緩断面図、 第3 図は本 発明の第2 実施例を示す概略緩断面図、 第4 図は 本発明の第3 実施例を示す概略緩断面図である。

10… ペース 11…マウント

12… 垂直面 13… 半導体レーザー素子

.14… キャップ 15… 光学窓

18,17…反射防止膜 18…フロントピーム

18… リアーピーム . 20… リアーピーム反射面

21…ファイバーケーブル 22… 穴

特許出願人 キャノン株式会を代理人 弁理士 加 藤 卓



